第5回名古屋大学シンクロトロン光研究センターシンポジウム 2016年1月14日(木)名古屋大学野依記念学術交流館(東山キャンパス)

BL5S2

ピクセル型二次元検出器の四連装化

井田隆^{1,2,3}, 尾野翔器¹, 八反大貴¹, 和智健人¹, 立木翔治², 中西裕紀², 佐久間靖博², 和田明生², 砥綿真一²

「名古屋工業大学 先進セラミックス研究センター





2 科学技術交流財団 シンクロトロン光センター



ICDD ICDD IV

³ International Centre for Diffraction Data

内容

背景

放射光粉末回折計,装置スタディ,検出器 測定誤差とデータ解析

ピクセル型二次元検出器4連装化の概要

実験と解析の例

Sulyanov et al. (1994) の方法

PILATUS 強度データのマッピング

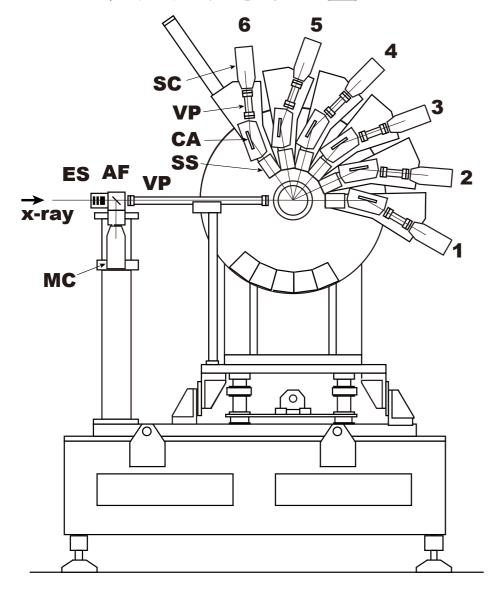
平均ピクセル強度とその標準偏差の算出

区分データの接続と重みつき最小二乗フィッティング

まとめ

背景 1 放射光粉末回折計

マルチアナライザー型

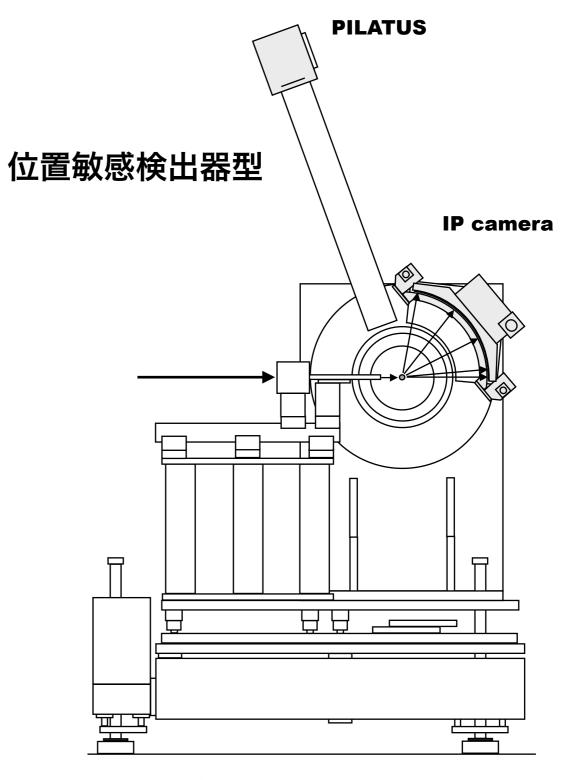




○分解能

△バックグラウンド

×測定時間





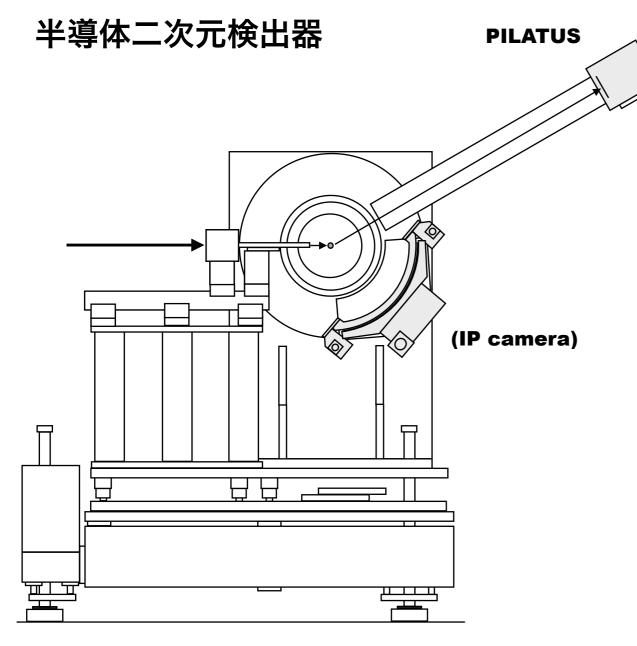
BL5S2

△分解能

×バックグラウンド

○測定時間

背景 1 AichiSR BL5S2 装置スタディ



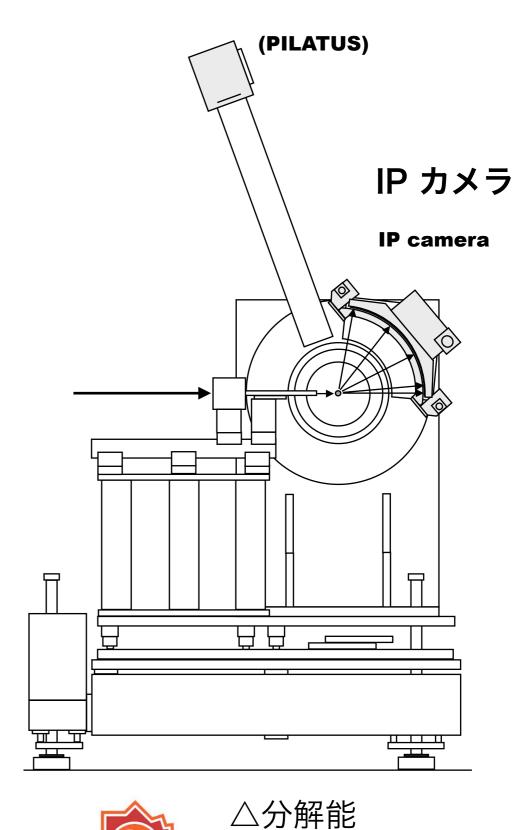


△~○分解能

x ~△バックグラウンド

△~○測定時間

将来性・信頼性



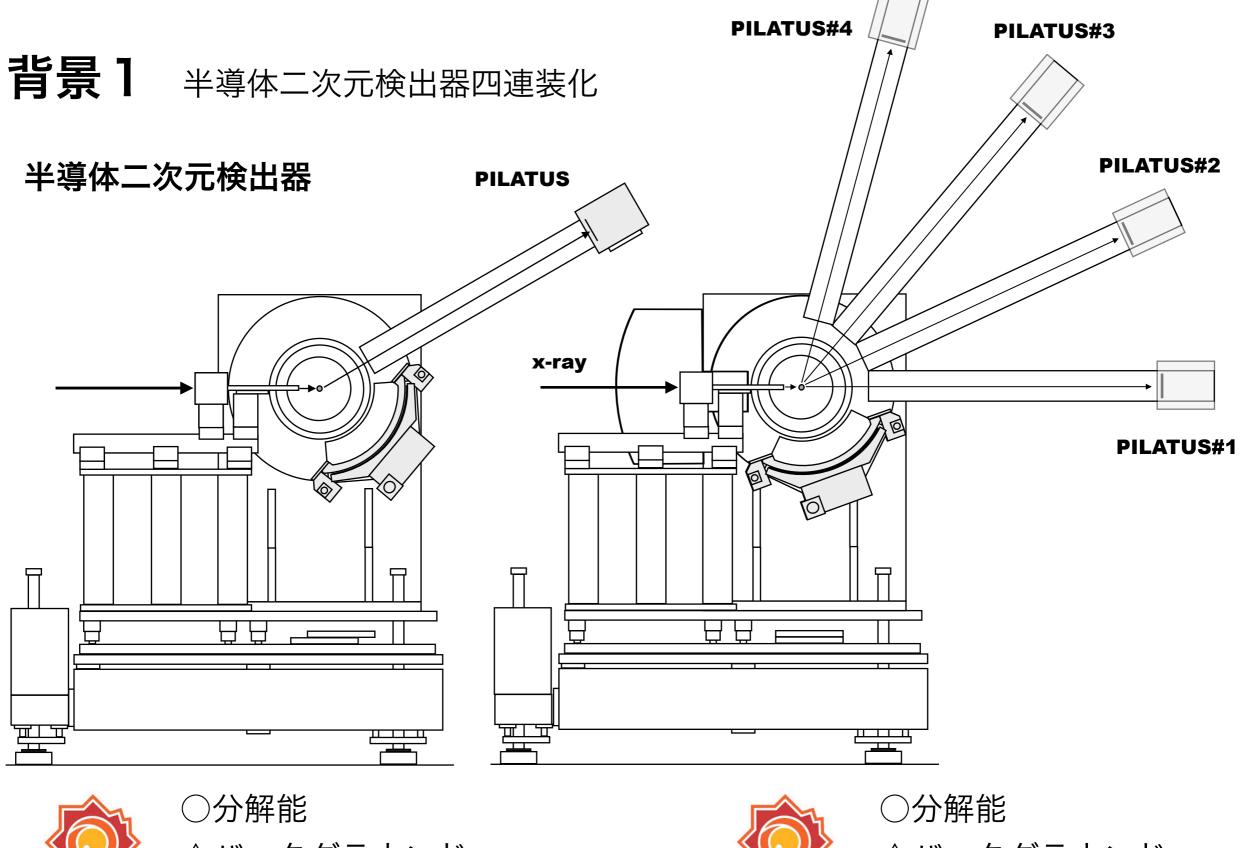


×バックグラウンド

○測定時間

BL5S2

× 将来性·信頼性





 \triangle バックグラウンド

△測定時間

○信頼性



BL5S2

 \triangle バックグラウンド

○測定時間

△信頼性

背景 2 測定誤差とデータ解析

粉末回折測定の系統誤差

→ 概ね解決されてきた。

粉末回折測定の統計誤差

→ 大強度, 高分解能, 微量試料測定ほど誤差評価が困難

最小二乗法の粉末回折データ解析への応用 [Rietveld, 1969]:

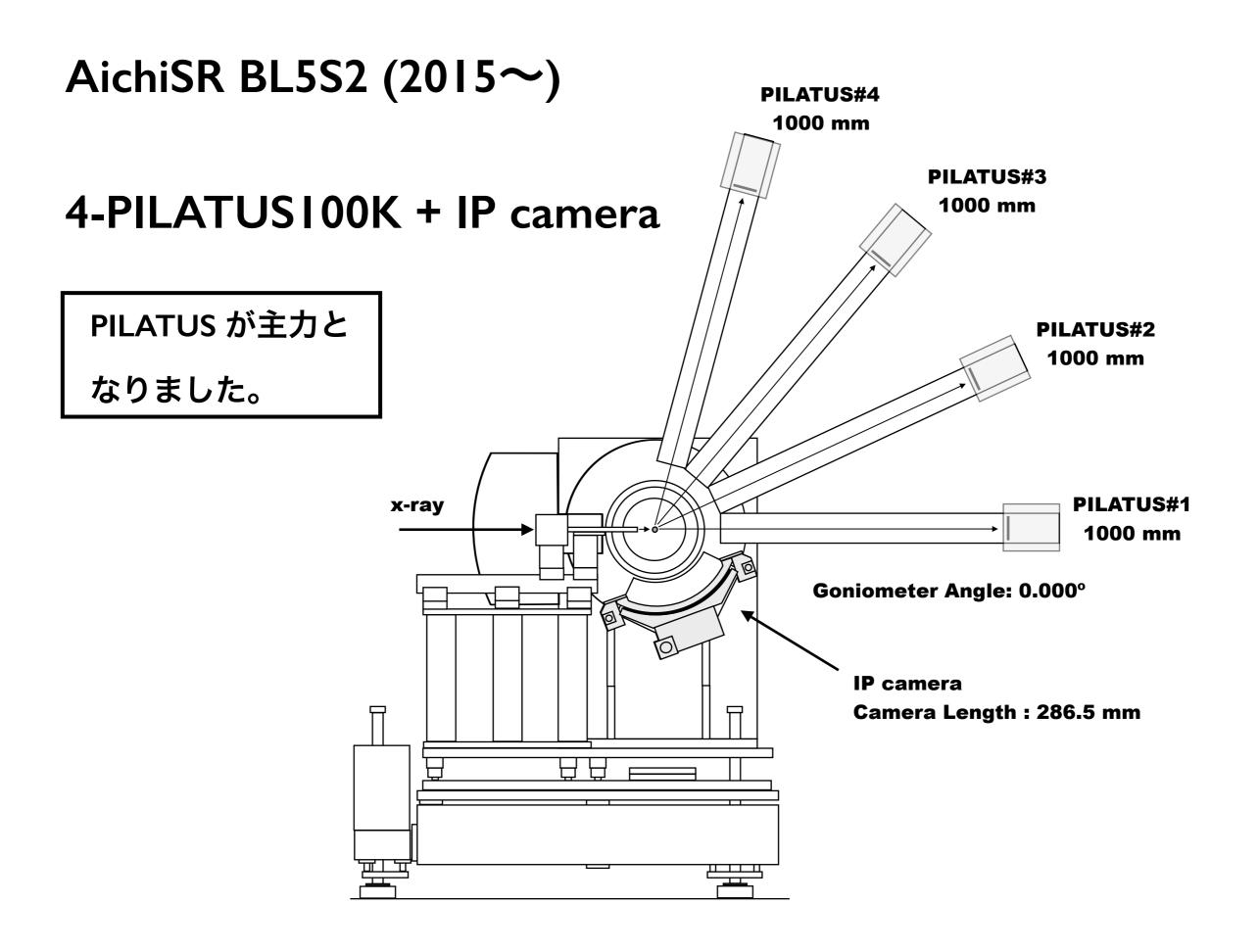
放射光粉末回折データでは構造パラメータの誤差が過小評価される傾向

最尤推定法の粉末回折データ解析への応用 [Ida & Izumi, 2011]:

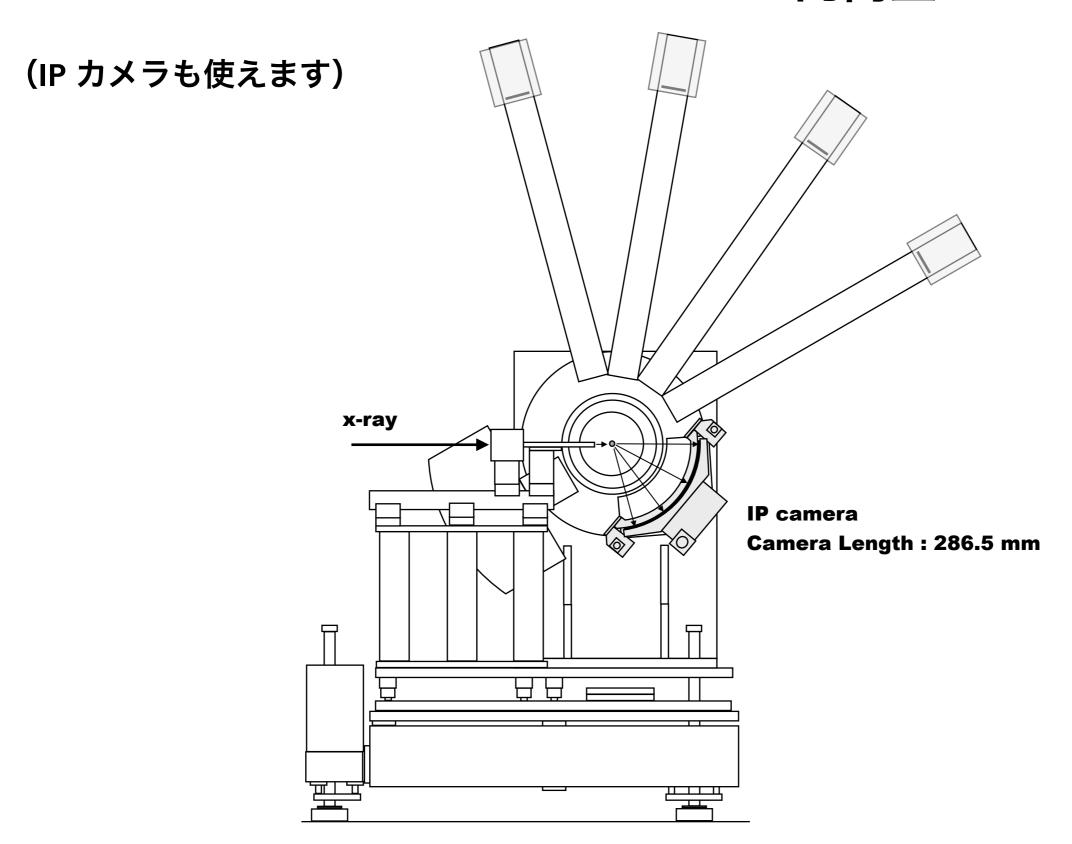
統計誤差モデルが未知パラメータを含んでも 観測されたデータから統計モデルを最適化できる。 構造パラメータの誤差を正しく推定しうる。

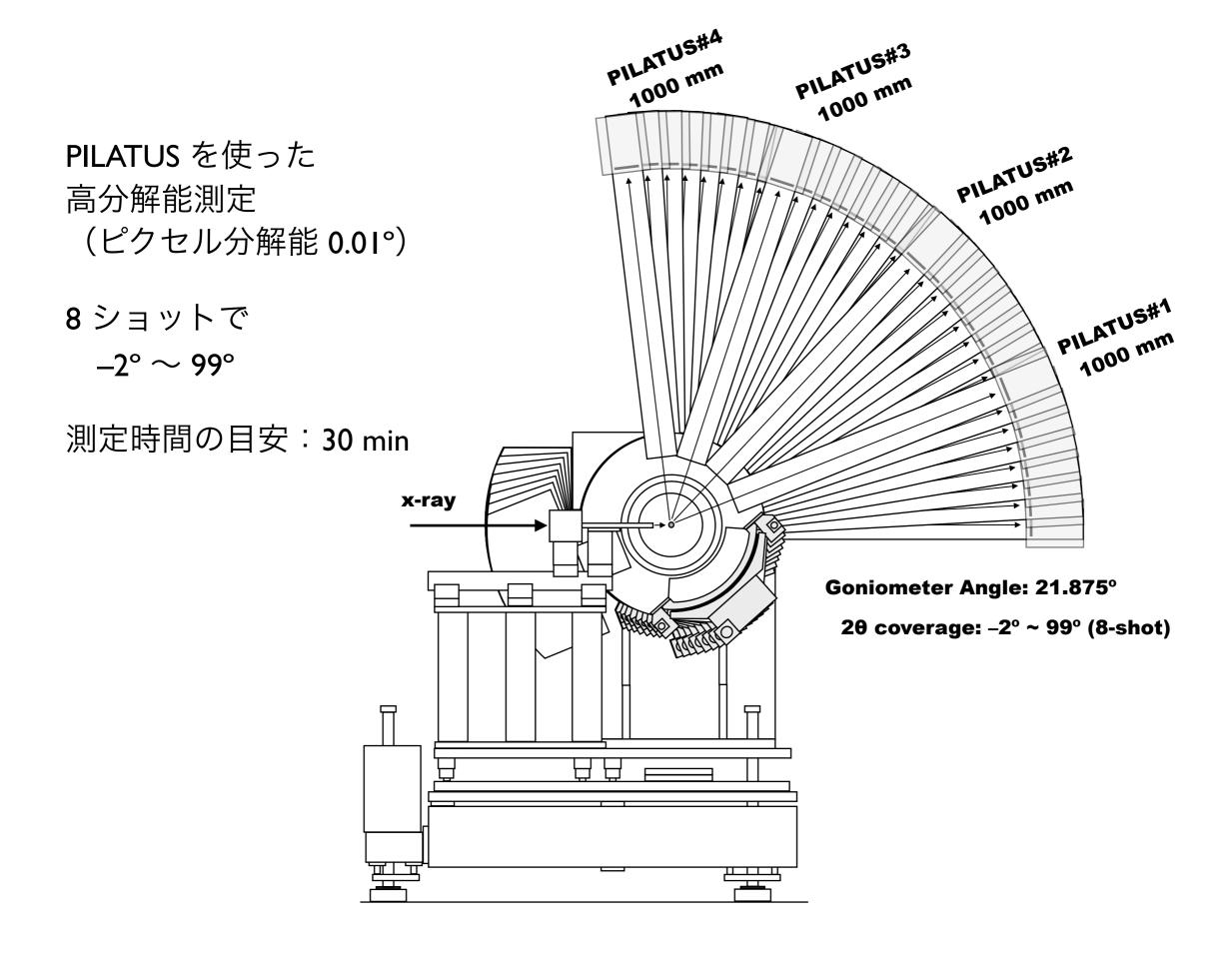
誤差モデルが正しくなければ無意味かもしれない。

- 二次元検出器を使えば観測強度の統計的な変動を実測しうる。
 - → 最小二乗法でも最尤構造推定が可能



AichiSR BL5S2 の 4-PILATUS100K + 円筒型 IP カメラ

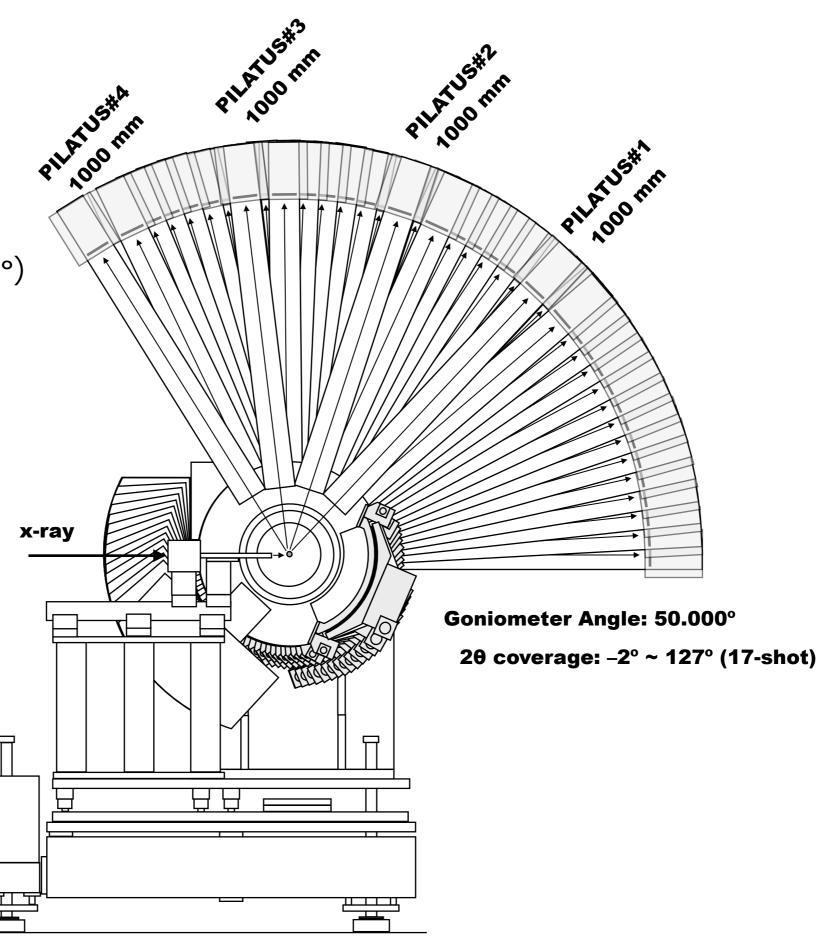




PILATUS を使った 高分解能測定 (ピクセル分解能 0.01°)

17 ショットで -2° ~ 128°

測定時間の目安: Ih



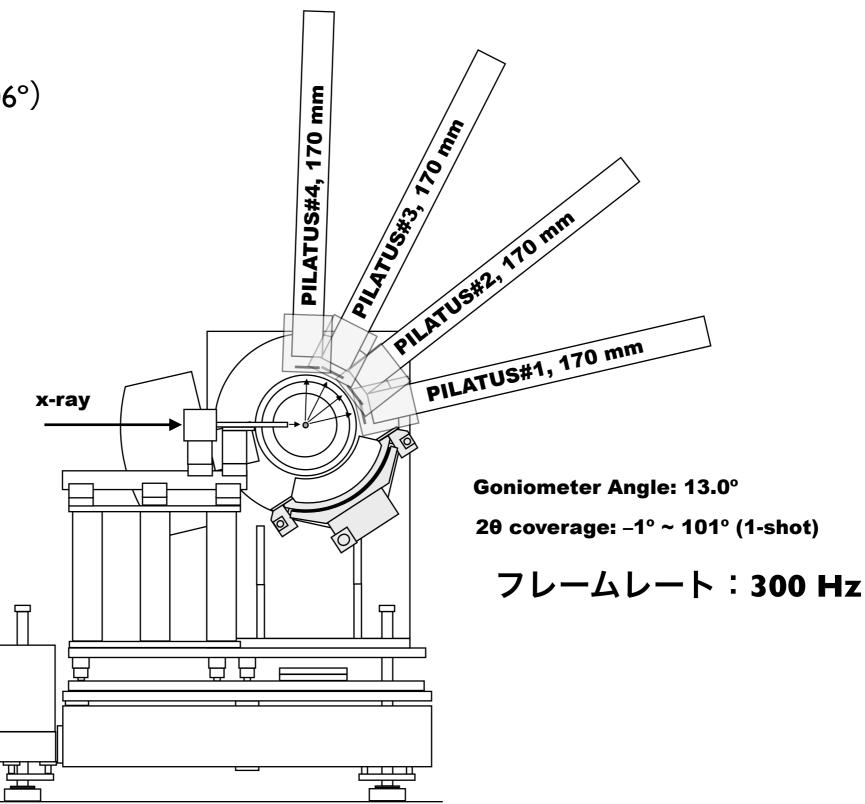
AichiSR の 4-PILATUS 100K

ワンショット配置 (ピクセル分解能 **0.06°**)

1 ショットで -I° ~ 101°

最大 I00 試料連続 自動測定可能 になる予定

測定時間の目安: 10-20 s



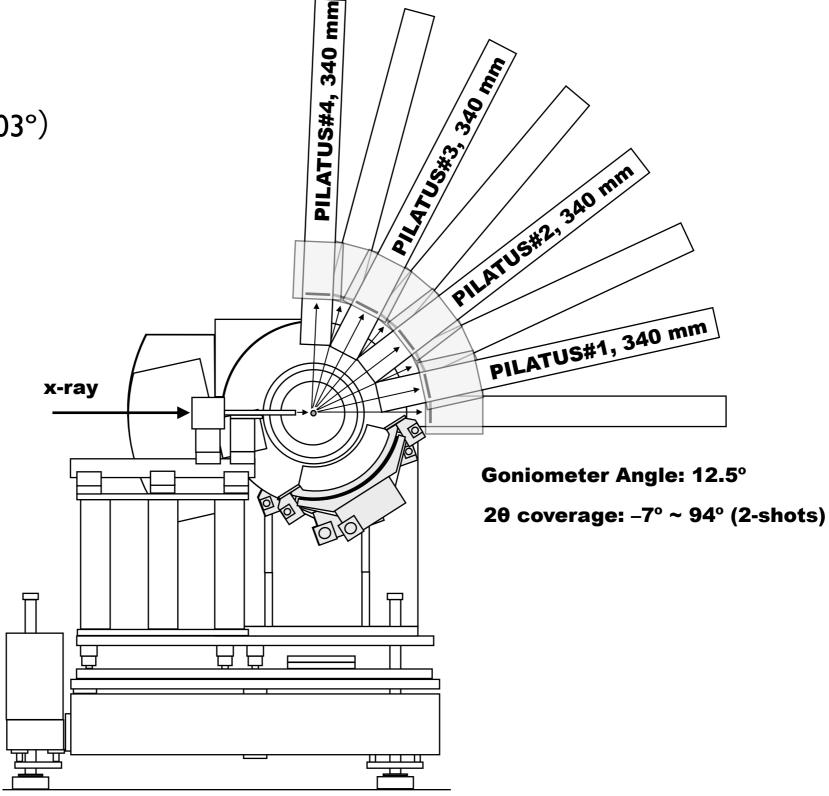
AichiSR の 4-PILATUS 100K

オススメ配置 中分解能測定 (ピクセル分解能 0.03°)

2 ショットで -7° ~ 94°

あるいは -I° ~ 100°

測定時間の目安: 3 min



二次元ピクセル強度データの処理

Sulyanov et al. (1994) の方法

すべてのピクセルの各ピクセル毎に中心位置の 2θ 値を計算し、

ピクセル強度に**非球面(カメラ長)補正、斜入射補正、偏光補正**をかけ,

離散的な 2θ 値で区切った「**強度 bin**」の該当する bin に足しこみ、

同時に同じ区切りの「ピクセル数 bin」の該当する bin に I を足す。

最後に bin ごとに積算強度を積算ピクセル数で割る

→ 子午線位置での仮想的な平均ピクセル強度が求まる。

平面型検出器のピクセル 2θ と補正因子(直線偏光を仮定):

$$2\theta = \arccos \frac{R\cos 2\Theta - Y\sin 2\Theta}{\sqrt{R^2 + X^2 + Y^2}}$$

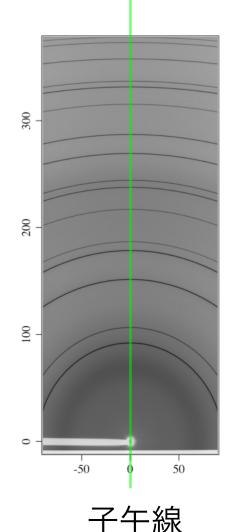
$$f_{\text{flat}}(X,Y) = \frac{\left(R^2 + X^2 + Y^2\right)^{3/2} \left(R^2 + Y^2\right)}{R^5}$$

R:カメラ中心距離

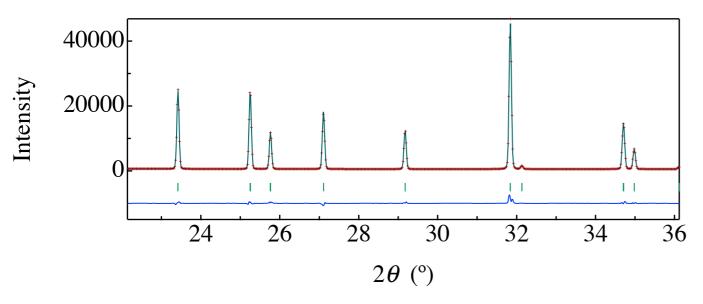
2Θ:カメラ中心角度

X:ピクセル横方向位置

Y:ピクセル縦方向位置



誤差の逆数の重みつきをつけた最小二乗法によるフィッティング



誤差	実験値	平均強度平方根
R _{wP} (%)	0.86	2.81
R _P (%)	2.93	1.88
R _B (%)	3.61	3.14
S	2.98	1.08
a (Å)	4.9307(4)	4.93026(9)
c (Å)	5.4236(2)	5.42342(6)

RIETAN-FP (Izumi & Momma, 2007)

プロファイル:対称擬 Voigt 関数

ピークシフト:定数シフト

ピーク幅:Caglioti et al. (1958)

バックグラウンド: II 次多項式

石英, trigonal, P3₁21 (S.G.#152)

原子散乱因子:中性原子

分散補正:Cromer & Liberman (1981)

等方性原子変位因子

← 有効数字少なめ

PILATUS I 00K 四連装化の課題

検出器の調整と較正の高精度化・効率化

No. I 検出器の調整・較正は容易。 どこまで精度をあげられるか調査中。

No. 2, No. 3, No. 4 検出器の較正は単純ではない。

ワンショット配置のデータ処理

複数の異なる手法を検討中

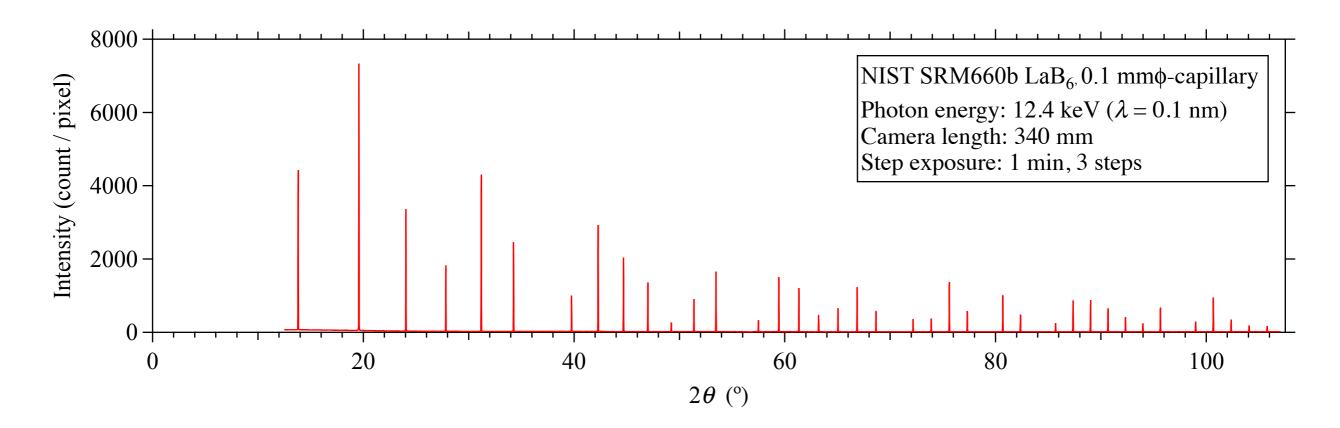
二次元データ→1次元データ化の効率化

検出器ごとの装置パラメータが決まれば後の処理は容易 検出器ごとに異なる感度の補正

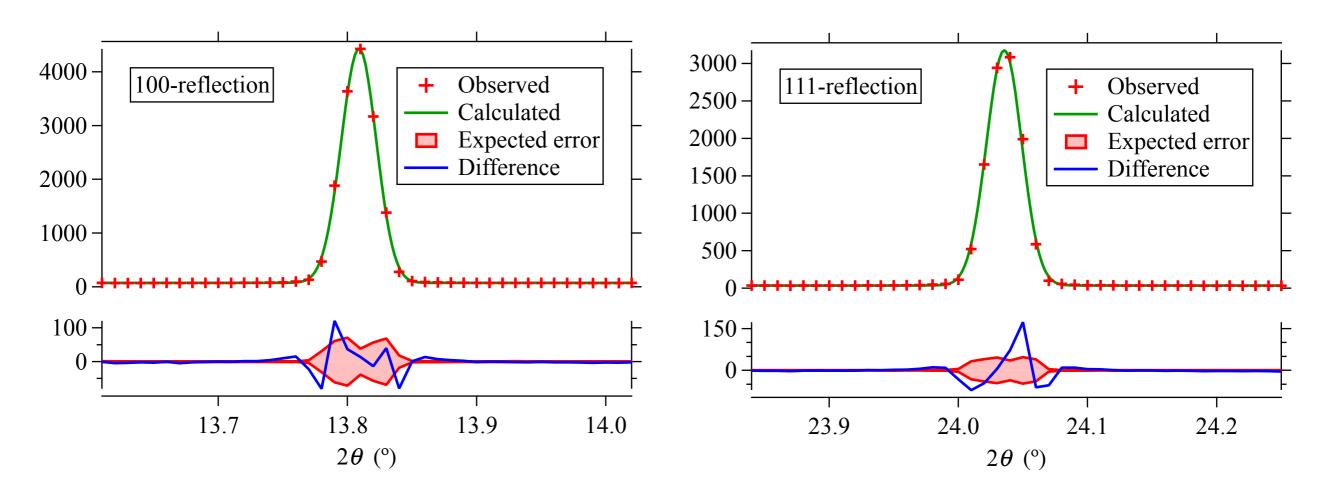
データ接続の効率化

ずらして拡大縮小して平均化 ずれの原因 ← メカニズムの問題 将来はフーリエ変換を使った順逆フーリエ変換処理も?

データの接続とピーク形状分析



データの接続とピーク形状分析



ピーク形状モデル関数:

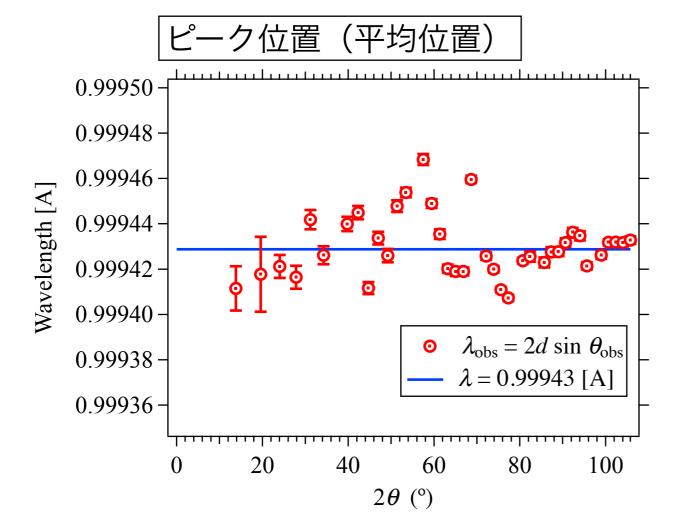
ベータ分布の確率密度関数

有界かつ連続

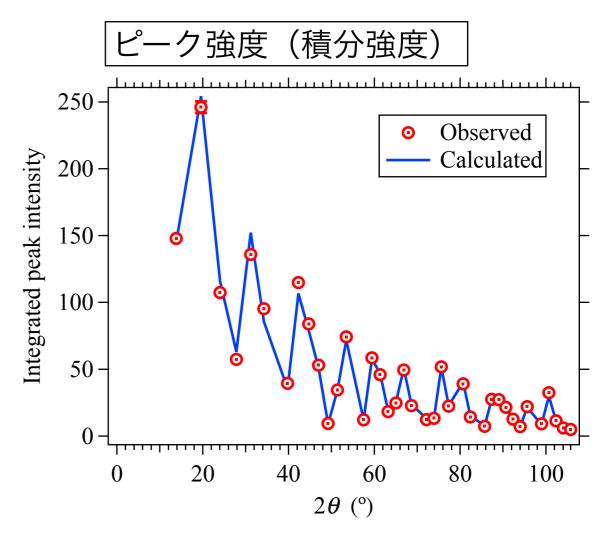
平均,標準偏差,歪度,尖度を定義可能

$$g_{\rm B}(x;\alpha,\beta) = \begin{cases} 0 & [x \le 0, 1 \le x] \\ \frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha,\beta)} & [0 < x < 1] \end{cases}$$

データの接続とピーク形状分析

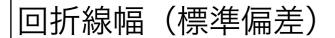


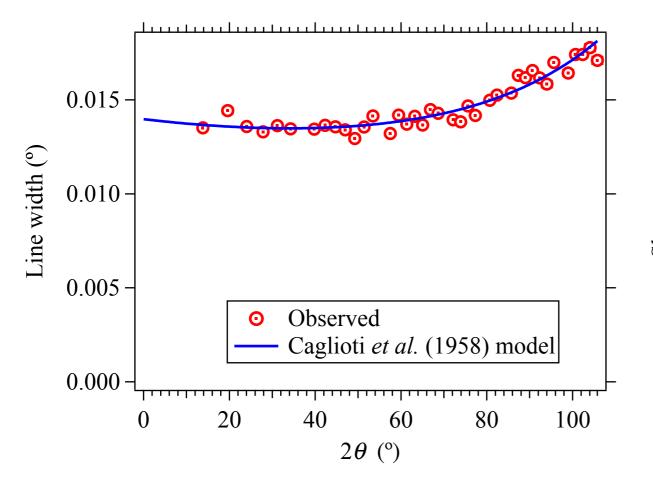
データ接続時にピークシフト調整 偏荷重による角度誤差? →エンコーダ利用により改善のみこみ



強度モデル: Pm-3m LaB6 化学量論比組成,中性原子 等方性原子変位,無配向 一様強度分布,円柱形状吸収補正

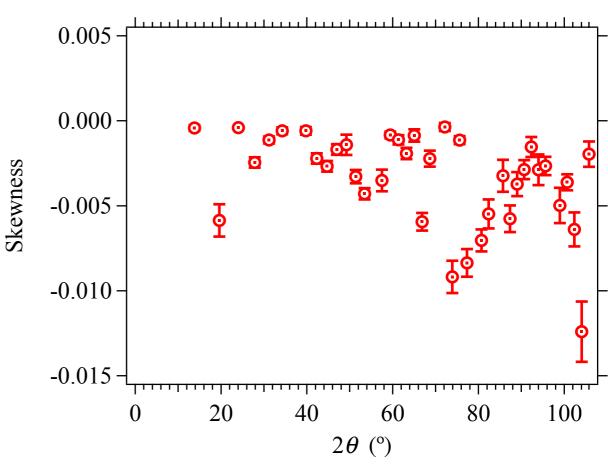
データの接続とピーク形状分析





概ねカメラ長 340 mm での ピクセル分解能 0.035 $^\circ$ 相当 分光幅 $\Delta\lambda$ / λ の影響は小さい

ピーク形状の非対称性(歪度)



誤差範囲で左右対称? わずかに低角度側に裾を引く?

まとめ

AichiSR BL5S2 粉末回折ビームラインにおいて,二次元検出器 PILATUS を四連装化した。

通常目的では一試料測定の所要時間は約3分。

誤差評価が可能。リートベルト法でも最尤推定構造解析可能。

実測回折ピーク形状は、有界な変数域で定義されるベータ分布の確率密度関数で良くモデル化される。

→リートベルト解析で伝統的に用いられてきた「不連続なピーク形状関数(打ち切り型 Gaussian, Lorentzian, Voigt, 擬 Voigt 関数…)モデル」の不都合を解消しうる?

(ピーク形状非対称性の原因は謎?)